Journal of Yancheng Institute of Technology (Natural Science)

Si 团簇的结构特性研究^{*}

孙厚谦

(盐城工学院 基础部 江苏 盐城 224003)

摘 要 采用由 M. Menon 等人的非正交紧束缚模型 结合遗传算法和分子动力学方法,对 n = 2 – 20 的中小尺寸 Si 团簇的结构进行了优化,计算了团簇的束缚能 $E_{\rm b}$ 、平均配位数 CN ,裂化 能 $E_{\rm frag}$,总能的二阶差分 $\Delta_2 E$,HOMO 和 LUMO 的能隙 $E_{\rm g}$,得出了随着团簇尺寸的增加,构型 发生了近球形 – 长椭球形 – 近球形的转变、n = 4,7,10 等团簇具有较强稳定性,团簇中原子之 间共价键性结合占支配地位等主要结论。所得的主要结论与已有的从头计算和实验结果相 一致。

关键词:非正交紧束缚模型;最低能量结构

中图分类号 :0561.1 文献标识码 :A

近年来,半导体 Si 团簇引起了人们浓厚的研 究兴趣 这不仅来自于它们在基础研究中的重要 地位 而且也由于它们在材料构成中作为基元的 技术应用。人们采用各种精确程度的理论方法来 研究 Si 团簇的结构和电子性质 ,最为可靠的方法 当然是量子力学从头计算方法,可是其研究的尺 寸相对较小,一般仅限于十几个原子,同时团簇的 最低能量结构只能通过试探有限数量的原子构型 来实现(见文献1~21),经验模型势无法反映其 共价键性结合的特征,同从头计算的结果相差较 大 而紧束缚总能模型既大大地减少了计算量 又 能研究其共价键性结合的特征,近年来得到了广 泛的应用。本文采用 M. Menon 等人建立的非正 交紧束缚(NTB)总能模型^{3]},结合遗传算法 (GA)^{2,4]}和分子动学方法(MD)^{5]},即用分子动力 学方法进行局部优化,全局由 GA 控制,来获得 Si 团簇最低能量结构 由此计算了电子特性 所得结 论与从头计算和实验结果有较好的符合性。

1 理论模型和计算方法

1.1 M. Menon 的 NTB 模型

在 M. Menon 等提出的 NTB 模型^[3]中,系统的 总能 *E*, 表示为:

文章编号:1671-5322(2003)04-0012-06

 $E_{t} = E_{el} + E_{rep} + NE_{0}$ (1) 这里 N 为团簇的原子数 , E_{0} 是为了拟合从头计 算结果 ,对每个原子引入的固定能移 , E_{rep} 为排斥 能 ,以对势形式给出:

 $E_{rep} = \sum_{i} \sum_{j>i} \chi(r_{ij}) = \sum_{i} \sum_{j>i} \chi_0 e^{-4d(r_{ij}-d_0)} (2)$ χ_0 , α 为可调节参数, r_{ij} 为原子 i 和 j 之间的距离, d_0 为晶体中键长, E_{el} 为电子带结构能量, 定义为 所有占据态单电子能量的本征值的总和:

$$E_{\rm el} = \sum_{k}^{occ} E_k \tag{3}$$

$$\Psi_n = \sum c_a^n \phi_a \tag{4}$$

对 Si 原子 ,{ ϕ_a }取为 S , P_x , P_y , P_z 型 ,由此得久 期方程:

$$\sum (H_{ij} - E_n S_{ij}) c_j^n = 0 \quad (5)$$
本征值 E_n 可以从

$$\det \mid H_{ii} - ES_{ii} \mid = 0$$

H_{ii}, _{S_{ii}}为哈密顿矩阵元和重叠矩阵元。

$$H_{ij} = \int \phi_i^* H \phi_j d^3 r , S_{ij} = \int \phi_i^* \phi_j d^3 r$$
。 采用矩阵形

收稿日期 2003 - 09 - 21 作者简介外厚谦(1954-),男,江苏盐城市人,盐城工学院教授。

式 方程 5 泻成:

 $(H - E_n S)C^n = 0$ (7) 由 Cholesky 分解 ,有 $S = BB^T$ 本征值 E_n 可等价地

 $\det | B^{-1} H (B^{T})^{-1} - E | = 0$

得到。在 M. menon 等提出的 NTB 模型中,通过下 列方案将 H 和 S 参数化。正交的哈密顿参数 V_{33/4}由

 $V_{\lambda\lambda'\mu}(r_{ij}) = V_{\lambda\lambda'\mu}(d_0)e^{-\alpha' r_{ij}-d_0}$ (8) 给出 其中 $\lambda = s$, p 为原子轨道的角量子数, $\mu = \sigma$, π 为原子之间的键类型, $V_{\lambda\lambda'\mu}(d_0)$ 取为 Harrison^[8]给出的普适参数, 由此:

$$S_{\lambda\lambda'\mu} = \frac{2 V_{\lambda\lambda'\mu}}{k(\epsilon_{\lambda} + \epsilon_{\lambda'})}$$
 (9)

其中 ϵ_{λ} 为在位轨道能量^[6], K 为非正交性系数

$$K(r) = K_0 e^{-d(r-d_0)^2}$$
 (10)

 K_0 , σ 为待拟合的常数。这样按照 Slater – Koster^[8]方案可以得到 V_{ij} 和重叠矩阵元 S_{ij} ,哈密顿矩阵元 H_{ij} 由

$$H_{ij} = V_{ij} \left(1 + \frac{1}{K} - S_2^2 \right)$$
 (11)

给出 ,其中 $S_2 = \frac{(S_{ssr} - 2\sqrt{3}S_{syr} - 3S_{pyr})}{4}$ 为两个 sp^3 键轨道之间的非正交性 ,而对角元 H_{ii} 取为在位轨 道能量(在表 1 中 ,给出了有关参数)。为实施 MD 计算 ,必须求出原子之间的互相作用力。由系统 的总能 E_i ,与原子坐标 x 相联系的力 F_x 为

$$F_x = -\frac{\partial E_t}{\partial x}$$
 (12)

 Table 1
 The parameters in M. Menon 's NTB model

ε_s (eV)	ε_p (eV)	$V_{ss\sigma}$ (eV)	$V_{sp\sigma}$ (eV)	$V_{pp\sigma}$ (eV)	$V_{ss\pi}$ (eV)	d₀(Å)	a(Å⁻¹)	K_0	χ <i>α</i> (eV)	<i>σ</i> (Å ^{−2})
- 13.55	-6.52	-2.37	2.52	3.32	- 1.07	2.36	1.62	1.7	0.41	2.5

与 *E*_{rep}相应的力可由通常的求导数方法得到,与 *E*_{el}相应的电子力可通过下列方法求得。求方程 (7)的厄密共轭并由 *H* 和*S* 的厄密性有

$$C^{n+}(H - E_n S) = 0$$
 (13)
将方程(7)对 x 求导数得

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}(H - E_n S)\right] C^n + (H - E_n S)\frac{\partial}{\partial x}C^n = 0$$
(14)

用 C^{n†} 乘以方程 14 并应用方程 13 有

$$C^{n\dagger} \left[\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} (H - E_n S) \right] C^n = 0 \qquad (15)$$

从上式得

$$\frac{\partial E_n}{\partial \mathbf{x}} = \frac{C^{n\dagger} \left(\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} - E_n \frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}} \right) C^n}{C^{n\dagger} S C^n} \qquad (16)$$

因为 C_n 是归一化的 ,所以 $C^{\dagger}SC = 1$ 。 1.2 GA 和 MD

遗传算法⁶¹和分子动力学结合模拟退火技术 形成的算法⁷¹是两种最为通用的优化方法。遗传 算法是由达尔文进化论启发而形成的一种优化方 法,适应范围很广。一个简单的遗传算法由3个 基本算子构成:选择算子,杂交算子和变异算子。 为得到给定尺寸团簇的基态构型,在随机产生的 *p* 个不同**两 构**塑^在本工作中取 *p* = 4)组成的解群 中,等几率地随机选取两个结构作为遗传的亲代, 用杂交算子作用于亲代。注意到我们偶尔允许解 群作无性繁殖,也就是从单个亲代直接拷贝。按 照以能量为判据 优胜劣汰的原则 将子代团簇与 亲代团簇相比较,淘汰 p+1个构型中的一个,得 到新的解群。对子代团簇偶尔也使用变异算子进 行作用,从而维持解群的多样性。循环执行3个 算子 使解群一代一代变化。在实际优化中,如果 足够长的时间内没有新的能量更低的结构产生, 即认为解群中能量最小的结构为该团簇的基态结 构。分子动力学是把分子或团簇体系看作在势能 面上质点的运动 通过求解与体系中每个原子相 关的牛顿运动方程或薛定谔方程来获得体系结构 与能量的时间演化关系。所谓模拟退火是基于这 样的物理原理 当一个物理系统加热至一定的温 度后,它的所有分子或原子在状态空间 D 中自由 运动 随着温度的下降,它的分子或原子逐渐停留 在不同的状态。当温度趋于零时,系统到达它的 最低能量状态即基态结构。根据上述,则形成了 分子动力学结合模拟退火技术的优化方法。两种 优化方法相比较 遗传算法有很强的全局搜索能 力 但计算速度慢于分子动力学方法 但分子动力 学方法有可能陷入局域极小,而不能找到全局极 小。基于上述,本文在优化 Si 团簇结构时,结合

遗传算法(GA)和分子动学方法(MD),即用分子动 力学方法进行局部优化,全局由GA控制。在进 行分子动力学计算时,系统的实际温度按照

$$\frac{3}{2}Nk_{\rm B}T = E_{\rm k}$$
 (17)

决定 , $k_{\rm B}$ 为玻尔兹曼常数 , $E_{\rm k}$ 为系统热运动动 能。为了模拟等温系综 ,在每一次积分后 ,都用因 子($T_{\rm wanted}/T_{\rm measured}$) $\frac{1}{2} = (E_{\rm k0}/E_{\rm k})^{\frac{1}{2}}$ 来变化分子速度 的大小^[7] , $E_{\rm k0}$ 和 $E_{\rm k}$ 分别是所要达到的和实际测 得的动能。在积分时 ,采用" Velocity – Verlet "方 法^[7]。

2 计算结果和讨论

采用上述的理论模型和计算方法,我们对 Si_n ($n = 2 \sim 20$)团簇的结构进行了优化,得到了能量 最低的结构,在此基础上,计算了每原子的平均束 缚能 E_b (总能的负值),团簇的裂化能 E_{frag} ,总能 的二阶差分 $\triangle_2 E$,最高占据分子轨道(HOMO)和 最低未占据分子轨道(LUMO)的能隙 E_g ,团簇原 子的平均配位数 C_N 。有关数据在表 2 中,并在图 1~图 6 中将这些结果用图形表示出来。下面,我 们从这些数据和图形出发进行讨论。

对 Si₂,我们所得的二聚体键长为 2.22Å, $E_{\rm h}$ = 1.55 eV,从头计算结果为 2.24Å, 1.56 eV^[1]。 对 Si,,我们所得的结构为具有 C_{2v}对称性的等腰 三角形 腰长为 2.24Å,底边长 2.78Å, E_b = 2.48 eV,从头计算所得的腰长为 2.179Å, $E_{\rm b} = 2.54$ eV。 对 Si₄,我们所得的结构为具有 D_{2b}对称性的平面 菱形 较短的对角线长 2.38Å, E_b = 3.13 eV, 从头 计算所得结果为 2.303Å 3.17 eV。对 Si, 我们优 化所得最低能量构型为具有 D₃₀对称性的压扁了 的三角双锥,位于中部三角形的3个原子之间的 距离为 3.24Å,两顶点原子之间的键长为2.87Å, 顶点原子和中部原子之间的键长为 2.38Å, $E_{\rm h}$ = 3.363 eV,从头计算的结果为3.26Å,2.782Å,2. 338Å 3.3 eV。对 Si₆ ,我们得到了具有 C₂,对称性 的面戴帽的三角双锥结构 , $\! E_{\! b}$ = 3.63 ${\rm eV}$, 同样与 从头计算的结果相一致。对 Si, ,最低能量结构为 具有 D_{sb} 对称性的五角双锥 , $E_{\text{b}} = 3.82 \text{ eV}$, 与从 头计算的对应结果相同。我们得到的 Si_8 为 E_{h} = 3.81 eV 的变形双戴帽八面体 与从头计算基本一 致。对于序访数操计算得到了3个能量简并的异





表 2 优化所得 Si_n(n = 2 - 20)的结构 ,束缚能 E_b /每原子(eV),

裂化能 E_{frag}(eV),总能的二阶差分△2 E(eV),能隙 Eg(eV),平均配位数 CN

Table 2 The calculated structures for Si_n(n = 2 - 20), binding energy per atom E_b (eV),

fragmentation energy $E_{\text{frag}}(\text{eV})$, second difference of total energy $\triangle_2 E(\text{eV})$,

energy gap $E_{\rm g}$, average coordination number CN

N	Geometry	${E}_{ m b}$	$E_{ m frag}$	$\triangle_2 E$	$E_{\rm g}$	CN
2	Dimer	1.55(1.56)			0.0	1.00
3	Isosceles triangle (C_{2v})	2.48(2.54)	- 4.35	-0.74	0.86	2.00
4	Rhombus(D_{2h})	3.13(3.17)	- 5.09	0.81	1.77	2.50
5	Trigonal bipyramid (D_{3h})	3.36(3.3)	-4.28	-0.71	1.49	2.40
6	Faced – capped trigonal bipyramid ($C_{\rm 2v}$)	3.63(3.6)	- 4.99	0.06	1.08	4.00
7	Bicapped pentagonal bipy – Ramid ($D_{\rm 5h}$)	3.82(3.8)	- 4.93	1.20	1.44	4.29
8	Distored bicapped octa - hedron	3.81(3.65)	-3.71	-1.04	1.07	4.00
9	Ditored tricapped octahedron	3.92	-4.77	0.02	1.67	3.56
10	Distroed tetracapped trigonal prism	4.00(3.82)	-4.76	0.98	1.65	4.20
11	Bicapped square antiprism with a face - capped atom	3.98	-3.77	-0.68	1.20	4.73
12	Distored isosahedron	4.02	-4.46	0.50	1.12	4.18
13	Layered structure	4.01	- 3.95	- 1.17	1.60	4.00
14	Layered structure	4.09	- 5.12	1.21	1.43	4.14
15	Layered structure	4.08	- 3.91	-0.19	0.90	4.80
16	Layered structure	4.08	-4.10	-0.91	0.93	4.38
17	Compact near - spherical structure	4.14	- 5.02	0.98	1.10	3.77
18	Compact near - spherical structure	4.13	-4.04	- 1.21	0.99	3.78
19	Compact near – spherical structure	4.19	- 5.24	1.16	1.01	3.58
20	Compact near - spherical structure	4.19	-4.08		0.69	3.70

1.在 Geometry(结构)一栏中,括号中给出的为有关团簇所具有的点群对称性。

2. 在 $E_{\rm b}$ 一栏中 括号中给出的为 *ab initio* 计算的结果^[1]。





as a function of cluster size

构体:具有 C_s 对称性的变形三戴帽八面体 C_{3v} 对称性的变形三戴帽三棱柱(TTP), C_{2v} 对称性的堆砌的戴帽菱形,本文的结果为其中的第一种,且 $E_b = 3.92$ eV 也与从头计算结果相吻合。对于 Si₁₀,我们得到了与从头计算相一致的严重变形的 四戴帽三稜和数据 算所得的 Si₁₁的结构为变形的

具有一个面戴帽原子的双帽四方反棱柱 Si_{12} 为变 形的 20 面体 $Si_{13} - Si_{16}$ 为层状结构或长椭球结构, $Si_{17} - Si_{20}$ 则过渡到近球形结构。最后我们指出, 对于 n = 3 - 10 的小团簇 ,从头计算关于结构的结 果已经在实验上得到证实^[19,10,11]。然而对于包含 十几个以上原子的中等尺度团簇 ,由于异构体数 目的激剧增加 ,从头计算很难确凿无疑地决定其 基态结构 ,同时实验上目前也是间接地推知其结 构 ,如离子流动实验^[2]。一般的结论是从 n 为十 几到二十几 Si 团簇的结构发生了从长椭球形到 近球形的转变。我们的计算结果与这一结论是一 致的。另外从表 2 和图 2 可以看出 ,在 n = 2 - 6 范围 , E_b 增长比较迅速 ,在此以后 ,则是缓慢地增 加 ,直到 n = 20 ,仍远小于块体值 4.63 eV。

表 2 和图 3 中给出团簇平均配位数 *CN* 的变化情况。在计算时,当两原子之间距离小于 2.8Å (约为块体值的 1.2 倍),则认为它们为最近邻。 从 *CN* 的变化,我们可以得出结论,即使在小尺寸



Fig. 3 The average coordination *CN* as a function of cluster size

团簇 Si 原子互相结合时趋向于形成共价键仍占 支配性地位。Si 晶体是典型的共价键性晶体,其 原子配位数为 4,其键有强烈的方向性。 ${\rm M}_{n=6}$ ~ 20 除 n = 11,15 外,其平均配位数都是 4 左右, 如 Si₁₂ ,其尽管形成了 20 面体 ,由于共价键方向性 的作用导致其变形,CN 只有4 左右,而标准的20 面体 CN 为 5。随着尺寸的增加,在 n = 6~20 的 范围内, CN 还略有下降, 这表明团簇的配位数是 振荡性地趋向于块体值 4。而对于过渡金属元 素、碱金属元素,惰性元素形成的团簇,在这个尺 度范围内 其平均配位数一般都为7~8 而它们对 应的晶体原子一般具有较高的配位数。按照一般 的理论 小 Si 团簇原子之间的结合有时会表现出 一定的金属性 其主要特点是一些场点有较高的 配位数。在我们所得的团簇结构中,对于n = 11~20 确有个别场点具有较高的配位数 这些场点 可以说表现出一定的金属性 然而正是这些场点 的存在 使其它表面原子与其形成共价类键有了 可能。即使对于很小尺寸的团簇,共价键性结合 占支配地位亦有体现。如 Si4 形成拉长的平面菱 形 则是其原子间共价键性结合的反映 其位于较 长对角线的两个原子并不是最近邻,而如过渡金 属元素4个原子形成的团簇,一般为正四面体结 构。再如 Si, 其中部三角形上的 3 个原子互相并 不是最近邻,而过渡金属元素5个原子形成的团 簇, 一般亦为三角双锥结构, 但其中部 3 个原子是 为最近邻的。

在表 2 和图 6 中我们给出了最高占据的分子 轨道(HOMO)和最低未占据的分子轨道(LUMO)之 间的能隙 E_g随团簇大小的变化情况,以与块体的 能隙 1.1石石靴撬。可当清楚地看到,E_g随团簇 大小变化发生振荡地改变,但总的趋势是变小,这 反映了团簇原子之间结合性质的变化。为了比较 团簇的相对稳定性,我们计算了团簇的裂化能 E_{frag} 和总能的二阶差分 $\triangle_2 E$,在表 2 中给出,并用 图(见图 4、图 5)表示出来。 $E_{\text{frag}} = E_1(n) - E_1(n) - 1$,表示添加一个原子到某一团簇上引起的能量 变化,即相邻原子的能量差, $\triangle_2 E = E_1(n+1) + E(n-1) - 2E_1(n)$ 。可看到当n = 4,7,10,14, 17,19时, E_{frag} 的绝对值和 $\triangle_2 E$ 出现极大值,这反 映了这些团簇具有极强的稳定性。n = 4,7,10 的 团簇具有较强的稳定性已在阴离子光电谱⁹¹、 Rayman^[10]、红外测量^[11]和离子流动实验^[2]中得到 证实。在我们的计算中,具较强稳定性的团簇都 有较大的 HOMO 和 LUMO 能隙和束缚能 E_b 。



3 结论

采用由 M. Menon 等人的非正交紧束缚模型, 结合遗传算法和分子动力学方法,对 n = 2 - 20 的 中小尺寸 Si 团簇的结构进行了优化,并计算了束



缚能 E_{b} 、平均配位数 CN ,团簇的裂化能 E_{frag} ,总 能的二阶差分 $\triangle_2 E$,HOMO 和 LUMO 的能隙 E_{g} , 得出了随着团簇尺寸的增加 ,团簇的构型发生了 近球形 – 长椭球形 – 近球形的转变、n = 4 ,7 ,10 等团簇具有较强稳定性、团簇中原子之间共价键 性结合占支配地位等主要结论。所得的主要结论 与已有的从头计算和实验结果相一致。

图 6 团簇的能隙 E_g 随团簇大小的变化

Fig.6 The energy gap as a function of cluster size

参考文献:

- [1] Raghavachari K ,Rohlfing C M. Bonding and stabilities of small silicon clusters :a theoretical study of Si₇ Si₁₀[J]. J. Chem. Phys. Lett. 1988 (89) 2219 - 2234.
- [2] Ho K M Shvartsburg A A Pan B , et al , Structures of medium sized silicon clusters J] Nature. 1998, (392) 582 585.
- [3] Menon M ,Subbaswamy K R. Nonorthogonal tight binding molecular dynamics study of silicon clusters J J. Phys. Rev. B. 1993 (47):12754 – 12759.
- [4] Transferable nonorthogonal tight binding scheme for silicor[J], Phys. Rev. B. 1994 (50):11577-11582.
- [5] Nonorthogonal tight binding molecular dynamics scheme for silicon with improved transferability J]. 1997 (55) 9231 9234.
- [6] Deaven D M, Ho K M, Mo. Molecular geometry optimization with a genetic algorithm [J]. Phys. Rev. Lett. 1996 (75), 288 291.
- [7] Hess S, Hoffmann in K H, Schreiber Eds) M. Computational Physics M]. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1996.
- [8] Harrison W A. Electronic Structure and Properties of Solids M] San Francisco Freeman ,1980.
- [9] Arnold C C Neumark D M . Study of using threshold photodetachmen (ZEKE) spectroscopy J]. J. Chem. Phys. 1993 (99), 3353 3362.
- [8] Honea E C . Reman spectra of size selected silicon clusters and comparison with calculated structure J]. Nature ,1993 (366) A2 44.
- [9] Li S, Van Zee R J, Weltner W Jt, et al, Si3 Si7 J]. Experimental and theoretical infrared spectra ,1995 (243), 275 280.

The Study of Structural Properties for Si Clusters

SUN Hou-qian

(Department of Basic Science of Yancheng Institute of Technology Jiangsu Yancheng 224003 , China)

Abstract Using the nonorthogonal tight – binding scheme combined with a genetic algorithm and a molecular – dynamics , obtain the geometry of the lowest energy for Si_n(n = 2 - 20) clusters , and calculate the binding energy $E_{\rm b}$ per atom , average coordination numbers CN, fragmentation energy $E_{\rm frag}$, the second difference of total energy $\triangle_2 E$, the energy gap of HOMO and LUMO $E_{\rm g}$, draw the following conclusions : as the increase of cluster size , the geometry 'near spherical – prolate – near spherical 'transition occur , Si_n(n = 4, 7, 10) clusters are the most stable , the bonding between atoms are dominated by covalency. The conclusions are in good agreement with ab inition calculation and experiments.

Keywords :Nonorthogonal tight - binding scheme ; the gepmetry of the lowest energy